



平成29年2月13日  
内閣府  
政策統括官(科学技術・イノベーション担当)

## ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会（第7回）の開催について

総合科学技術・イノベーション会議 重要課題専門調査会の下に設置したナノテクノロジー・材料基盤技術分科会について、下記のとおり開催いたします。本会合は、一般に公開する形を予定していますので、傍聴を希望される方は、下記の要領により事務局に登録してください。

### 記

1. 日時：平成29年2月22日（水）10：00～12：00
2. 場所：中央合同庁舎第4号館11階共用第1特別会議室（東京都千代田区霞が関3-1-1）  
東京メトロ「国会議事堂前駅」又は「霞ヶ関駅」下車
3. 議事（予定）
  - (1) 統合型材料開発システムの取り組むべき課題について
  - (2) ナノテクノロジー・材料基盤技術の取り組むべき課題について
  - (3) その他
4. 一般傍聴者の受付  
傍聴を希望される方は、2月20日（月）17時までに、氏名、所属、連絡先（電話、メールアドレス）等を受付フォーム（<https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0250.html>）にて御連絡ください。席に限りがありますので、希望が多い場合は、抽選とさせていただきます。傍聴を御遠慮いただく場合に限り、2月21日（火）12時までに連絡させていただきます。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は開催案内（本紙）及び身分証明書を持参してください。
5. 報道関係傍聴者の受付  
傍聴を希望される方は、2月20日（月）17時までに、氏名、所属、連絡先（電話、メールアドレス）等を受付フォーム（<https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0250.html>）にて御連絡ください。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は身分証明書を持参するとともに、社名腕章を着用してください。カメラ撮影については、冒頭のみとさせていただきます。

（問合せ先）内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付  
産業技術・ナノテクノロジーグループ：夏目 電話：03-6257-1334（直通）